

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



PATENT- UND **MARKENAMT**

® Offenlegungsschrift

_® DE 101 34 559 A 1

(21) Aktenzeichen: 101 34 559.3 (22) Anmeldetag: 16. 7. 2001 (43) Offenlegungstag: 6. 2.2003

⑤ Int. Cl.⁷: C 25 D 5/00 C 25 D 11/02 C 25 D 3/44

(1) Anmelder:

Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München, DE

(74) Vertreter:

PFENNING MEINIG & PARTNER GbR, 80336 München

(72) Erfinder:

Bingel, Ulrich, 73457 Essingen, DE; Fetzer, Hans-Jochen, 73733 Esslingen, DE

(56) Entgegenhaltungen:

DE	197 51 256 C2
DE	198 55 666 A1
DE	37 27 591 A1
DE	23 38 063 A1
DE	21 66 843 A1
DE	2 43 722 A1
DD	2 43 723 A1
US	26 51 608

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (54) Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen
- Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen mit einem nichtwässrigen oder aprotischen Dispersionsmittel. Dieses Dispersionsmittel enthält als dispergierte Phase Aluminium- und/oder Magnesiumverbindungen, wodurch entsprechende Dispersionsschichten erzeugt werden. Diese Dispersionsschicht wird in einem weiteren Schritt anodisch oxidiert. Ebenso betrifft die Erfindung Dispersionsschichten für Substrate, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren herstellbar sind. Verwendung findet das Verfahren zur korrosionsund verschleißbeständigen Beschichtung von Metallen und Kunststoffen.

25

1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen mit einem nichtwäßrigen oder aprotischen Dispersionsmittel, das Aluminium- und/oder Magnesiumverbindungen als dispergierte Phase enthält. Durch anschließende anodische Oxidation kann eine korrosionsbeständige und verschleißbeständige harte Oberfläche erzeugt werden.

[0002] Das anodische Oxidieren hat eine hohe technische 10 Bedeutung gewonnen, weil damit Leichtmetalle wie Magnesium oder Aluminium anodisiert werden können. Diese Verfahren haben den genannten Metallen neue Anwendungsfelder erschlossen, weil damit korrosionsbeständige, harte und nichtleitende Schichten erzeugt und in fast allen 15 Farben eingefärbt werden können, Nicht nachverdichtete Schichten bilden außerdem eine sehr gute Grundlage für Farben, Lacke und Harze.

[0003] Für die Anodisation gibt es eine Reihe von Verfahren, wobei die Verfahren, die Schwefelsäure und/oder 20 Chromsäure bzw. Oxalsäure beinhalten am häufigsten verwendet werden. Die Verfahren werden mit Wechsel- oder/ und Gleichstrom betrieben und haben, je nach gewünschten Eigenschaften der Schicht, eine Betriebstemperatur von 10−95°C.

[0004] Der Aufbau der Schicht erfolgt sehr rasch wobei

sich eine nahezu porenfreie dielektrische Sperrschicht und eine feinporöse Deckschicht bildet. Die letztere bildet sich aus der Sperrschicht durch Rücklösung im Elektrolyten und regeneriert sich durch die Umwandlung des Metalls zu Me- 30 talloxid mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der aus ihr die Deckschicht entsteht. Die in der Anwendung verwendeten Schichtdicken beginnen von 10 µm für mechanisch nicht beanspruchte Innenanwendungen bis zu 150 µm bei mechanisch beanspruchten bzw. korrosiv beanspruchten Teilen. [0005] Bei der Bildung der Oxidschicht sind aber keine Einlagerungen von Dispergaten möglich, erst nach der Anodisation können durch Einlagerungen von Farbstoffen, Pigmente oder sonstigen Partikel in die Poren Eigenschaftsverläre Dispersionsschichten, wie es sich z. B. bei Nickel-SiC oder bei chemisch Nickel-Diamant handelt, sondern um die Auffüllung der in der Deckschicht vorhandenen Poren. Diese bei der Anodisation entstandenen Poren werden mit Farbstoffen oder Partikeln gefüllt und dann z. B. mit Heiß- 45 [0012] Als dispergierte Phase werden bevorzugt Hartwasser, wässerigen Salzlösungen oder "Kaltimprägnierung"

nachverdichtet. Dabei bildet sich ein Verdichtungsbelag, der

dann mechanisch oder chemisch entfernt werden kann.

[0006] Das zweite hier verwendete Verfahren ist die Abscheidung von Aluminium bzw. Magnesium aus aprotischen 50 bzw. nichtwässerigen Lösemitteln. Beschrieben wurde die Aluminumabscheidung zum ersten Mal US 2 651 608, deren Verfahren zum REAL-Verfahren weiterentwickelt wurde. Dabei wird eine Lösung von Aluminiumtrichlorid in Tetrahydrofuran mit Lithium-Aluminiumhy- 55 drid bei Raumtemperatur verwendet. Aus dieser Lösung wird dann eine feinkristalline Aluminiumschicht abgeschieden. Alternativ dazu wurde ein Elektrolyt entwickelt, in dem Aluminiumtriethyl und Natriumfluorid in Toluol eingesetzt wurde. Dieses Verfahren wurde zum SIGAL-Verfahren 60 (DE 11 46 258, DE 11 14 330, DE 198 55 666 A1) weiter entwickelt. Dieses Verfahren arbeitet bei ca. 100°C und scheidet auch feinkristalline Schichten ab. Es gibt noch andere Verfahrensvarianten, die aber alle entweder mit Alumiteil aller dieser Verbindungen ist, daß sie pyrophor sind und unter Argonschutzgas gehandhabt werden müssen.

[0007] Aus einer Magnesium-Grignard-Verbindungen

Magnesiumschichten lassen sich abscheiden (DD 243 722 A1 und DD 243 723 A1).

[0008] Bei der Auftragung von Dispersionen mit den hier beschriebenen Verfahren haben die Dispersionsstoffe nur temporäre Wirkung, da sie nur auf der Oberfläche bzw. in den Rissen eingelagert werden. Nach einer gewissen Belastungszeit werden diese Stoffe wieder ausgetragen.

[0009] Ausgehend hiervon war es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, Dispersionsschichten hoher Härte, die korrosions- und verschleißbeständig sind, bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch das erfindungsgemäße Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch die erfindungsgemäße Dispersionsschicht für Substrate mit den Merkmalen des Anspruchs 13 gelöst. Die weiteren abhängigen Ansprüche zeigen vorteilhafte Weiterbildungen auf. In den Ansprüchen 18 und 19 ist die Verwendung des Verfahrens beschrieben.

[0010] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen in zwei Verfahrensschritten bereitgestellt.

a) Zunächst erfolgt eine galvanische Abscheidung der Beschichtung mit einem nichtwäßrigen oder aprotischen Dispersionsmittel, das Aluminium- und/oder Magnesiumverbindungen enthält. Zusätzlich ist eine dispergierte Phase enthalten.

b) Im Anschluß erfolgt eine anodische Oxidation der abgeschiedenen Beschichtung. Mit diesen Verfahren kann bei der Dispersionsabscheidung eine dispergierte Phase, zu der z. B. Hartstoffe, Schmierstoffe, Farbstoffe und/oder Pigmente zählen, in die Schicht direkt eingelagert werden. Wenn die dispergierte Phase direkt in die Schicht eingebaut wird und im Anschluß anodisiert wird, können damit Schichteigenschaften, wie z. B. die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit, dauerhaft erhalten werden.

[0011] In einer bevorzugten Ausführung des Verfahrens erfolgt eine gleichmäßige Verteilung der dispergierten Phase änderungen erzielt werden. Wobei es dabei nicht um regu- 40 im Dispersionsmittel durch Rühren, Inertgas-Einleitung und/oder Ultraschall. Dadurch wird die dispergierte Phase im Dispersionsmittel in Schwebe gehalten, so daß beim Abscheidevorgang eine gleichmäßige Zusammensetzung der Beschichtung resultiert.

> stoffe und hierunter besonders bevorzugt Diamant, Siliziumcarbid oder Zirkoniumoxid eingesetzt. Das Siliziumcarbid und Diamant wird dabei bevorzugt in einer Korngröße zwischen 0,5 und 10 µm und einer Konzentration zwischen 0,5 und 250 g/l (bezogen auf das Dispersionsmittel) eingesetzt. Bei Verwendung von Zirkoniumoxid wird dieses bevorzugt in einer Größe zwischen 5 und 20 nm sowie in einer Konzentration zwischen 0,5 und 300 g/l (bezogen auf das Dispersionsmittel) eingesetzt.

> [0013] Ebenso ist es möglich, als dispergierte Phase Schmierstoffe, wie z. B. Graphit, PTFE, Molybdänsulfid oder kubisches Bornitrid eingesetzt werden. Ebenso ist es aber möglich, als dispergierte Phase Farbstoffe und/oder Pigmente zu verwenden.

[0014] Die hier aufgezählten verschiedenen dispergierten Phasen können sowohl einzeln als auch in Kombination untereinander eingesetzt werden, um unterschiedliche Eigenschaftsprofile umzusetzen.

[0015] Zur Erzeugung von Aluminiumdispersionsschichniumalkylen bzw. Aluminiumhydriden arbeiten. Der Nach- 65 ten erfolgt die galvanische Abscheidung bevorzugt mittels Aluminium-Anoden aus einer Elektrolytlösung, die Aluminiumchlorid und Lithium-Aluminiumhydrid enthält.

[0016] Für die Abscheidung einer Magnesium-Dispersi-

2

3

onsschicht erfolgt die galvanische Abscheidung mittels Magnesium-Anoden aus einer Elektrolytlösung, die Magnesium-Grignard-Verbindungen enthält.

[0017] Der zweite Verfahrensschritt, die anodische Oxidation, wird bevorzugt mit einer Säure als Elektrolyt durchgeführt. Zu diesen Säuren zählen bevorzugt Chromsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure, Oxalsäure, Borsäure mit Tetraborat und Sulfaminsäure.

[0018] Ebenso ist es aber auch möglich die anodische Oxidation mit einem alkalischen Elektrolyten durchzufüh- 10 ren. Hierzu wird eine entsprechende Menge Ammoniak verwendet.

[0019] Bevorzugt wird die anodische Oxidation mit Wechselstrom betrieben. Es ist aber ebenso möglich die Oxidation mit einem Gleichstrom-Verfahren durchzuführen. 15 [0020] Erfindungsgemäß wird eine Dispersionsschicht bereitgestellt, in der unterschiedliche dispergierte Phasen, wie Hartstoffe, Schmierstoffe, Farbstoffe und/oder Pigmente, gleichmäßig verteilt, eingebaut sind. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu den bislang bekannten Dispersions- 20 schichten, da bei diesen die dispergierte Phase lediglich an der Oberfläche der Schicht eingebaut ist.

[0021] Die Schichtdicke der erfindungsgemäßen Dispersionsschicht liegt bevorzugt zwischen 10 und 150 μ m und besonders bevorzugt zwischen 50 und 100 μ m.

[0022] Die Beschichtung kann auf beliebigen Substraten aufgebracht sein. Hierzu zählen z. B. Stahl, Buntmetall, Edelmetall aber auch Kunststoff. Dabei können bei den metallischen Substraten die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit erhöht werden. Die so abgeschiedenen Dispersionsschichten hoher Härte können aber ebenso elektrisch isolierend wirken. Für die Beschichtung von Kunststoffsubstraten steht besonders die Verschleißbeständigkeit im Vordergrund.

[0023] Anhand der folgenden Figuren und des folgenden 35 Beispiels soll der erfindungsgemäße Gegenstand nochmals näher erläutert werden, ohne diesen dadurch auf diese zu beschränken.

[0024] Fig. 1 zeigt den apparativen Aufbau für die galvanische Abscheidung der Dispersionsbeschichtung. Diese wird in einem Elektrolytbehälter (1), das hier als geschlossenes System dargestellt ist, durchgeführt. In diesem befindet sich eine Aluminium-Elektrolytlösung (2), die die dispergierte Phase enthält. In diese Lösung taucht das zu beschichtende Bauteil (3). Dieses Bauteil ist als Kathode geschaltet. 45 Gleichzeitig taucht eine Aluminium-Anode (4) in die Lösung ein. Beide Elektroden sind über die Stromversorgung (5) verbunden. Zusätzlich wird in die Lösung ein Rührer (6) eingetaucht, der für eine gleichmäßige Verteilung der dispergierten Phase in der Elektrolytlösung sorgt.

[0025] Fig. 2 zeigt den zweiten Verfahrensschritt, die anodische Oxidation der abgeschiedenen Schicht. In dem Elektrolytbehälter (1) befindet sich ein Eloxal-/Anodisier-Elektrolyt. In dieser Elektrolytlösung taucht eine Kathode (3) sowie das Bauteil mit der in Fig. 1 beschriebenen Dispersionsschicht (4) ein, das als Anode fungiert. Beide Elektroden sind auch hier über einen Gleichrichter (5) verbunden. Der Rührer (6) sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Elektrolytlösung. Über eine weitere Öffnung (7) des Elektrolytlösung über eine weitere Öffnung (6) eingeblasen werden.

[0026] In Fig. 3a ist die erfindungsgemäße abgeschiedene Dispersionsschicht dargestellt. Diese Dispersionsschicht (1) ist auf dem Bauteil (2) aufgetragen. In Fig. 3b ist das beschichtetet Bauteil nach der anodischen Oxidation dargestellt. Die Aluminiumoxid-Schicht (3) weist hierbei die gleichmäßig eingelagerte dispergierte Phase auf.

4

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Beschichtung von Bauteilen durch
- a) eine galvanische Abscheidung der Beschichtung mit einem nichtwässrigen oder aprotischen Dispersionsmittel, enthaltend Aluminium- und/ oder Magnesiumverbindungen sowie eine dispergierte Phase und sich daran anschließend
 - b) eine anodische Oxidation der abgeschiedenen Schicht.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine gleichmäßige Verteilung der dispergierten Phase im Dispersionsmittel durch Rühren, Inertgas-Einleitung und/oder Ultraschall hergestellt wird.
- 3. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die dispergierte Phase Hartstoffe, z. B. Diamant, Siliciumcarbid, oder Zirkoniumoxid, enthält.
- 4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Siliciumcarbid in einer Korngröße zwischen 0,5 und 10 µm und einer Konzentration zwischen 0,5 und 250 g/l eingesetzt wird
- 5. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Zirkoniumoxid in einer Korngröße zwischen 5 und 20 nm und einer Konzentration zwischen 0,5 und 300 g/l eingesetzt wird.
- 6. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die dispergierte Phase Schmierstoffe, z. B. Graphit, PTFE, Molybdänsulfid oder kubisches Bornitrid, enthält.
- 7. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die dispergierte Phase Farbstoffe und/oder Pigmente enthält.
- 8. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische Abscheidung mittels Aluminium-Anoden aus einer Elektrolytlösung enthaltend Aluminiumchlorid und Lithium-Aluminiumhydrid erfolgt.
- 9. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die galvanische Abscheidung mittels Magnesium-Anoden aus einer Elektrolytlösung enthaltend Magnesium-Grignardverbindungen erfolgt.
- 10. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass bei der anodischen Oxidation der Elektrolyt eine Säure ausgewählt aus der Gruppe Chrom-, Schwefel-, Phosphor-, Oxalsäure, Borsäure mit Tetraborat und Sulfaminsäure enthält.
- 11. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die anodische Oxidation mit einem alkalischen Elektrolyten, z. B. durch Zusatz von Ammoniak, durchgeführt wird.
- 12. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die anodische Oxidation mit Wechsel- und/oder Gleichstrom betrieben wird.
- 13. Dispersionschicht für Substrate hergestellt mit dem Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht als Dispersionsstoff einen Hartstoff, z. B. Siliciumcarbid, Diamant oder Zirkoniumoxid, enthält.
- 14. Dispersionsschicht nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Schicht als Dispersionsstoff einen Schmierstoff, z. B. Graphit, PTFE, Molybdänsulfid oder kubisches Bornitrid, enthält.
- 15. Dispersionsschicht nach mindestens einem der Ansprüche 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass

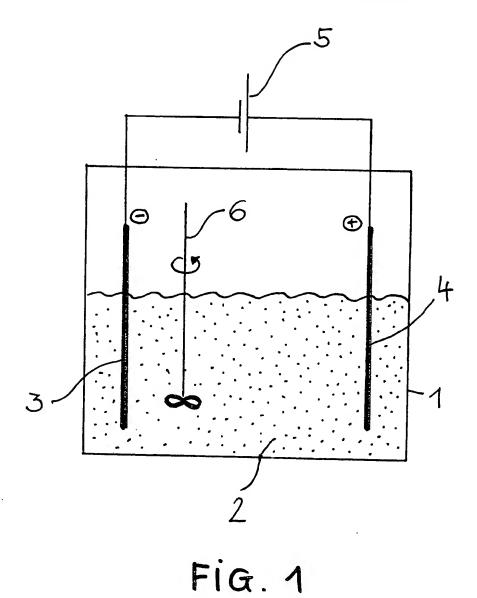
die	Schicht	als	Dis	persi	onsstoff	Fa	rbstoffe	oder	Pig-
me	nte enthä	lt.							

- 16. Dispersionsschicht nach mindestens einem der Ansprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der Dispersionsschicht zwischen 10 und 5 150 μ m und bevorzugt zwischen 50 und 100 μ m beträgt.
- 17. Dispersionsschicht nach mindestens einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat ausgewählt ist aus der Gruppe Stahl, Buntmetall, Edelmetall und Kunststoff.
- 18. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zur korrosions- und verschleißbeständigen Beschichtung von Stahl, Buntmetall und/oder Edelmetall.
- 19. Verwendung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 12 zur verschleißbeständigen Beschichtung von Kunststoff.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen

BEST AVAILABLE COPY

Nummer: Int. Cl.7: Offenlegungstag: DE 101 34 559 A1 C 25 D 5/00 6. Februar 2003



Nummer: Int. CI.⁷: Offenlegungstag: DE 101 34 559 A1 C 25 D 5/00 6. Februar 2003

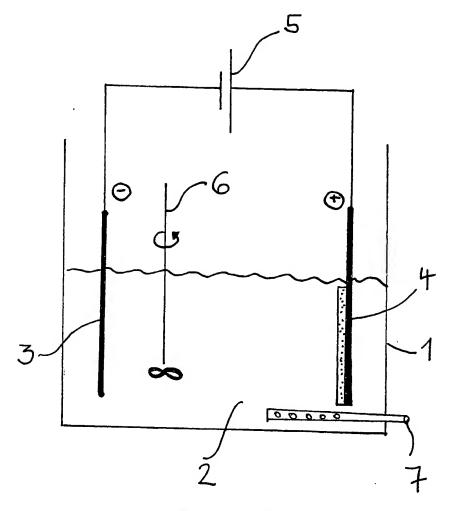


Fig. 2

Nummer: Int. CI.⁷: Offenlegungstag: **DE 101 34 559 A1 C 25 D 5/00**6. Februar 2003

